

第 57 回触媒研究懇談会

主催 触媒学会（西日本支部）

日時 令和元年 7 月 11 日（木）－12 日（金） 11 日（木）13：30 現地集合(受付)

会場 ホテルソラージュ大分・日出

〒879-1504 大分県速見郡日出町大神 7505 (<http://www.solage.jp/>)

<交通> 電車：JR 日豊本線日出駅から車で約 10 分、飛行機：大分空港からバス(エアライナー)
→ 日出バス停下車、13:00 に日出駅および日出バス停からホテルの送迎バスが出ます。

講演

1. 「生体触媒による二酸化炭素の還元と分子への固定」
(大阪市立大学) 天尾 豊 氏
2. 「低温メタン直接転換のための触媒・反応場」
(科学技術振興機構(JST), 早稲田大学) 小河 脩平 氏
3. 「物質と熱移動の促進をもたらす触媒反応場のプロセス強化 (P I)
－ 大きな熱エネルギーを伴う化学反応を例に －」
(静岡大学) 福原 長寿 氏
4. 「石油化学プロセスの工業触媒開発～昭和電工大分石油化学コンビナートの事例紹介～」
(昭和電工株式会社) 奥村 吉邦 氏
5. 「種々のアミノ酸を配位子とした金錯体の構造解析と担持金ナノ粒子調製への応用」
(九州大学) 村山 美乃 氏
6. 「三菱ケミカル（株）における触媒プロセスの開発事例紹介－超高活性・超高選択的
1－ヘキセン製造プロセスから次世代軽質オレフィン製造プロセスへ－」
(三菱ケミカル株式会社) 青島 敬之 氏

見学会 (12 日(金)午後から三和酒類研究所、工場、安心院葡萄酒工房見学

<https://www.iichiko.co.jp/comp/research.html>, <https://www.iichiko.co.jp/factory/ajimu.html>

見学後、バスにて JR 宇佐駅、大分空港まで送迎し 16：30 頃解散予定

参加費 一般 35,000 円（内訳 受講料 22,000 円，宿泊費 13,000 円，消費税を含む）

学生 15,000 円（内訳 受講料 2,000 円，宿泊費 13,000 円，消費税を含む）

参加申込方法

「第 57 回触媒研究懇談会参加申込」と題記し、氏名、勤務先、所属、連絡先（住所/TEL/E-mail）を明記の上、下記連絡先まで E-mail にてお申し込み下さい。送金方法は現金書留または銀行振込（三井住友銀行神保町支店普通預金 2119935 一般社団法人触媒学会）にてお願い致します。

参加申込締切 令和元年 6 月 21 日（金）

申し込み先、連絡先 大分大学全学研究推進機構 機器分析部門 西口 宏泰

Tel: 097-554-7361, FAX: 097-554-7361, e-mail: nishiguc@oita-u.ac.jp